09<sub>2</sub>t

인공지능

# 컴퓨터 시각과 패턴인식(2)

컴퓨터고학과 이병래교수

# 학습목扩



- 1 정규화
- 2) 영상의 표현
- ③ 거리측정자
- 4 패턴인식





#### 1. 영상의 정규화

- 정규화(normalization)란?
  - 패턴의 변형을 회복하여 기준이 되는 패턴으로 변환하는 것



#### 2. 정규화의 유형

┛ 위치, 크기, 진폭 등



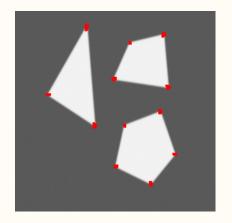


#### 1. 영상표현과 패턴인식

- 패턴인식(pattern recognition)이란?
  - · 다양한 형태의 패턴을 식별하고 해석하기 위한 이론 및 알고리즘을 탐구하는 분야
  - 대상 패턴을 처리하기 좋은 형태로 표현할 필요가 있음
    - ➡ 특징(feature): 식별하려는 대상 패턴의 고유한 특성을 나타내는 정보
      - ☑ 시각패턴 인식: 선, 에지(edge), 모퉁이(corner), 덩어리(blob) 등

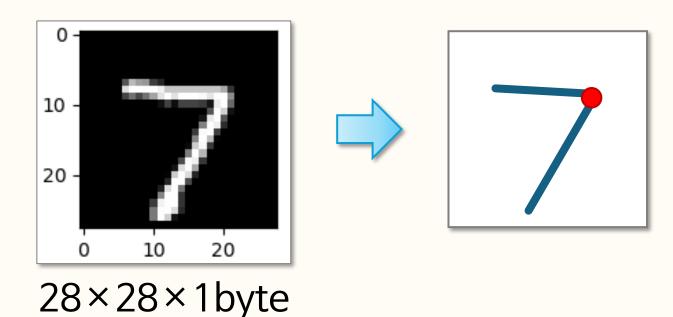
#### 1. 영상표현과 패턴인식

- 특징 추출
  - 영상으로부터 특징을 검출하는 과정
  - 에 삼각형, 사각형 등의 다각형 패턴을 구분하는 시스템
    - ⇒ 입력 대상이 다각형으로 한정된다면 꼭짓점의 개수만으로 식별할 수 있음
    - ⇒ 해리스(Harris)의모퉁이검출기(corner detector)

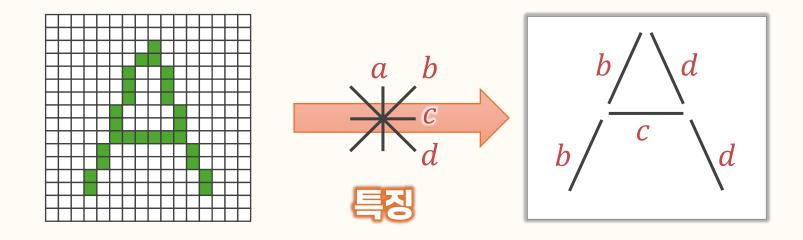


#### 1. 영상표현과 패턴인식

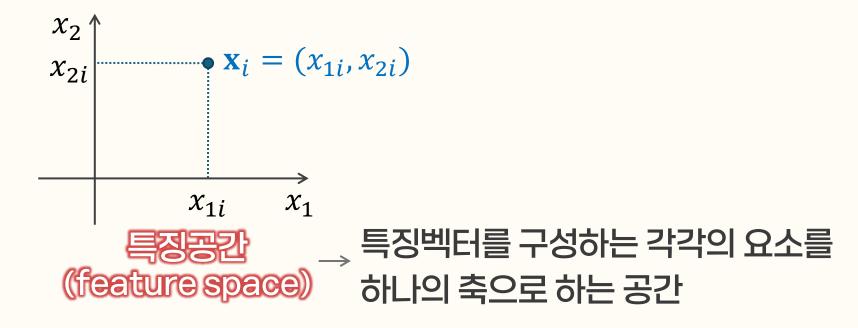
- 특징 추출
  - 영상으로부터 특징을 검출하는 과정
  - 예 숫자 패턴의 인식
    - → 숫자의 획 정보를 표현하는 특징



- ☑ 기호 형태의 특징
  - 패턴의 기본 요소들을 기호로 표현
  - <u>예</u> 문자의 골격 구조

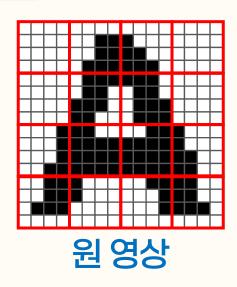


- 벡터 형태의 특징
  - 수치 형태의 값들이 나열된 형태



#### ■ 벡터 형태의 특징

#### 예 그물망(mesh) 특징



$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	
$x_5$	$x_6$	$\chi_7$	$x_8$	
<i>x</i> <sub>9</sub>	x <sub>10</sub>	<i>x</i> <sub>11</sub>	<i>x</i> <sub>12</sub>	
<i>x</i> <sub>13</sub>	<i>x</i> <sub>14</sub>	<i>x</i> <sub>15</sub>	<i>x</i> <sub>16</sub>	
그물망				

0	7	6	0
0	10	11	0
5	14	14	6
7	2	4	7

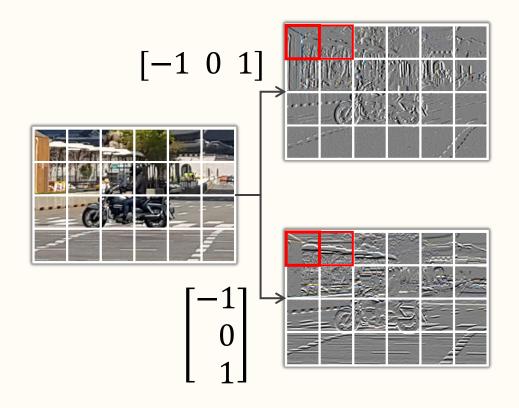
문자의 그물망 표현

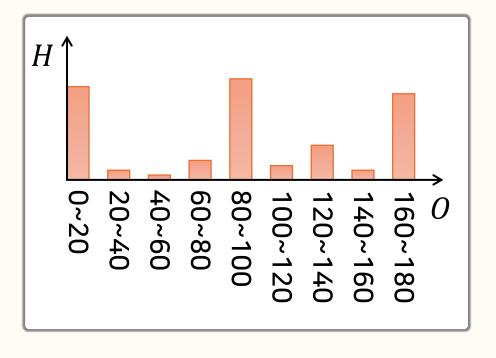
 $\Rightarrow$  **x** = (0, 7, 6, 0, 0, 10, 11, 0, 5, 14, 14, 6, 7, 2, 4, 7)

## 2. 특징의 형태

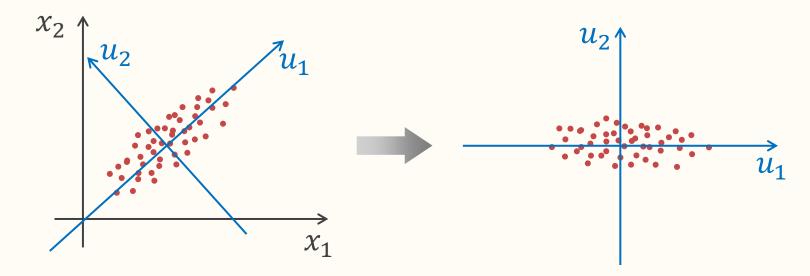
#### ■ 벡터 형태의 특징

HOG(Histogram of Oriented Gradients)

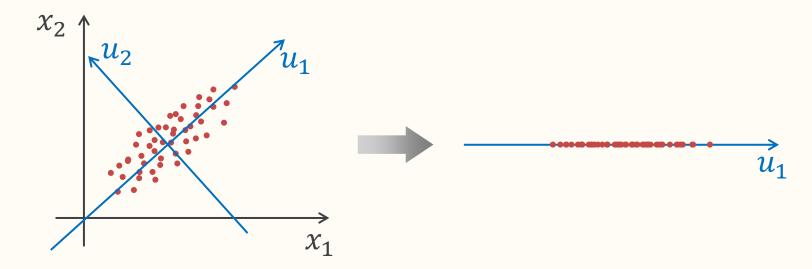




- 벡터 형태의 특징
  - 주성분 분석(PCA: principal component analysis)
    - 데이터 집합에서 가장 큰 변동을 보이는 성분(주성분)을 식별함
    - 각 성분 사이의 상관관계를 최소화하는 공간으로 직교변환함
      - ➡ 특징 추출,차원 축소



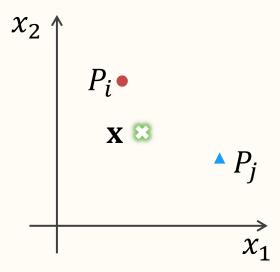
- 벡터 형태의 특징
  - 주성분 분석(PCA: principal component analysis)
    - 데이터 집합에서 가장 큰 변동을 보이는 성분(주성분)을 식별함
    - 각 성분 사이의 상관관계를 최소화하는 공간으로 직교변환함
      - ➡ 특징 추출,차원 축소





# 1. 거리측정자의 개념

- 거리측정자(distance measure)란?
  - 특징벡터 사이의 거리를 측정하는 기준



#### 1. 거리측정자의 개념

- 거리측정자가 만족해야 할 공리
  - 특징벡터 x와 y 사이의 거리측정자 J

$$1 \quad J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \quad iff \ \mathbf{x} = \mathbf{y}$$

$$2 \quad J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \ge 0$$

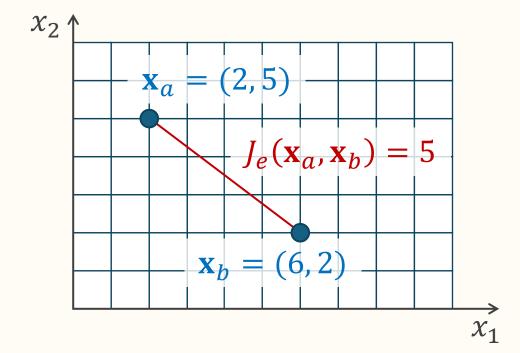
$$J(\mathbf{x},\mathbf{y}) = J(\mathbf{y},\mathbf{x})$$

$$J(\mathbf{x},\mathbf{y}) + J(\mathbf{y},\mathbf{z}) \ge J(\mathbf{x},\mathbf{z})$$

⇒ 거리공간(metric space)

#### ■ 유클리드 거리(Euclidean distance)

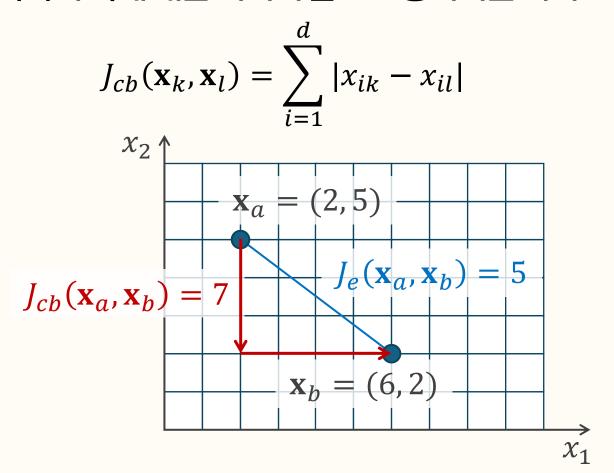
$$J_e(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l) = \left[\sum_{i=1}^d (x_{ik} - x_{il})^2\right]^{1/2}$$



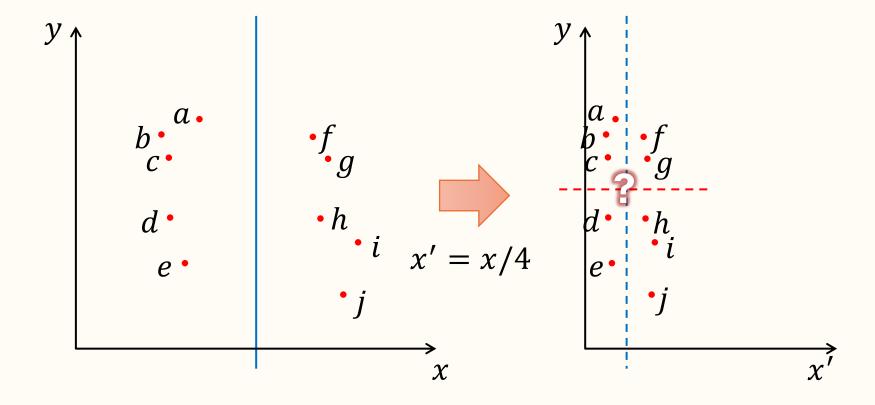
- 해밍 거리(Hamming distance)
  - · 특징벡터의 변수들이 '예-아니오', '있다-없다' 등의 불 값을 다루는 경우 사용하는 거리측정자
  - · 배타적 논리합(XOR) 연산 사용

$$J_h(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l) = \sum_{i=1}^d (x_{ik} \oplus x_{il})$$

- ☑ 도시블록 거리(맨해튼 거리)
  - 각각의 축에 대한 거리의 합으로 정의되는 거리



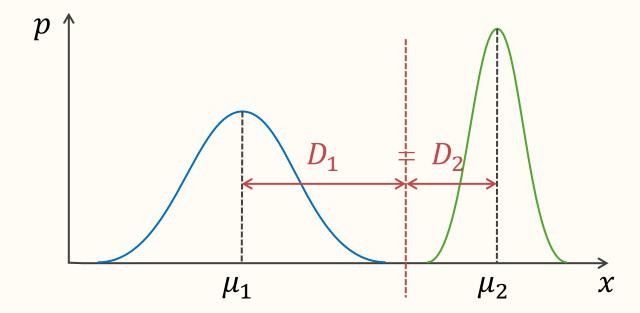
- 마할라노비스 거리(Mahalanobis distance)
  - 각축의 성격이 서로 다를 때 적용할 수 있는 거리



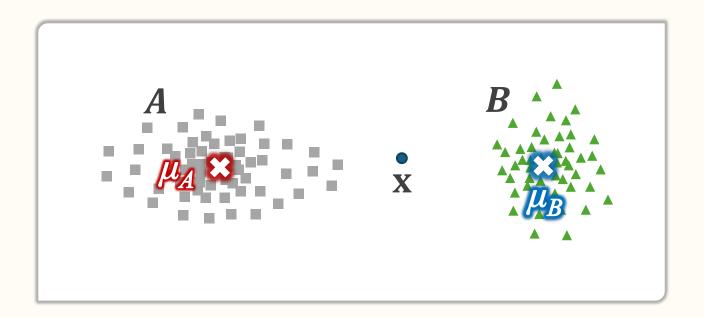
- □ 마할라노비스 거리(Mahalanobis distance)
  - 통계적인 분포를 고려한 척도를 사용
  - $\cdot$  군집의 평균벡터를  $\mu$ , 공분산 행렬을  $\Sigma$ 라 할 때, 어떠한 특징벡터  $\mathbf{x}_1$ 과 평균벡터  $\mu$  사이의 마할라노비스 거리 D는

$$D^2 = (\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu})$$
  
여기서  $\mathbf{\Sigma} = E[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T]$ 

■ 마할라노비스 거리(Mahalanobis distance)



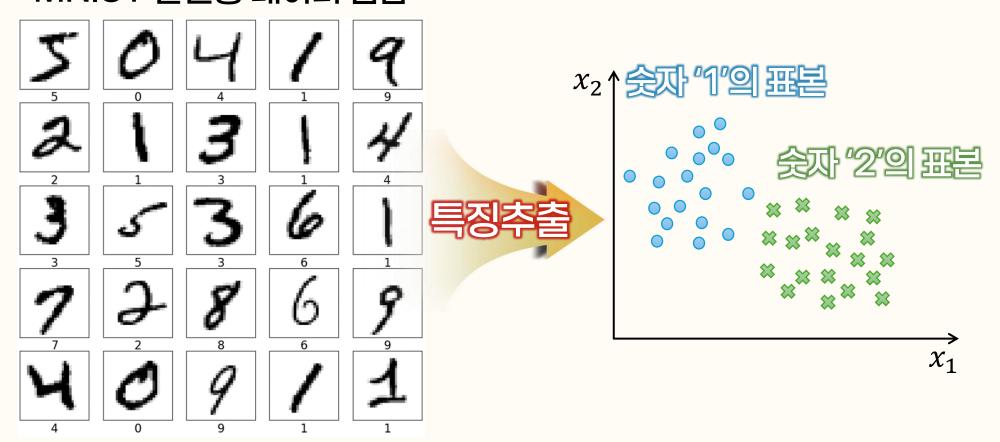
■ 마할라노비스 거리(Mahalanobis distance)





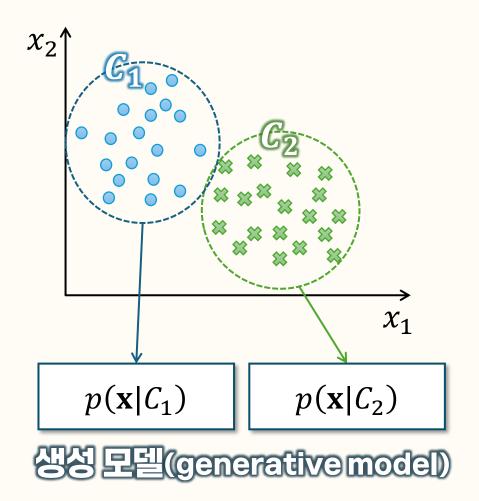
### 1. 패턴인식의 개념

■ 통계적 분류 기법의 기본 개념 MNIST 훈련용 데이터 집합



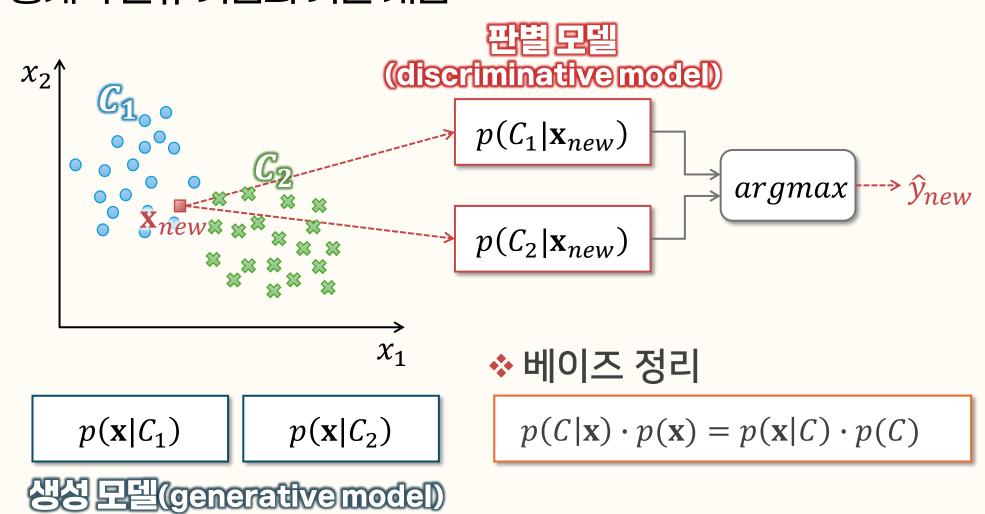
# 1. 패턴인식의 개념

■ 통계적 분류 기법의 기본 개념

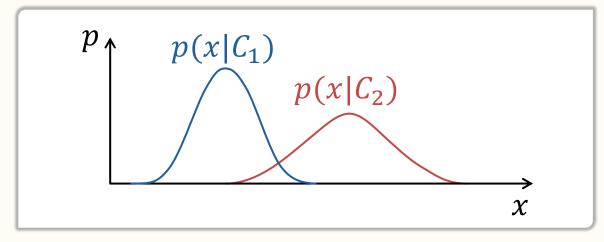


# 1. 패턴인식의 개념

#### ■ 통계적 분류 기법의 기본 개념



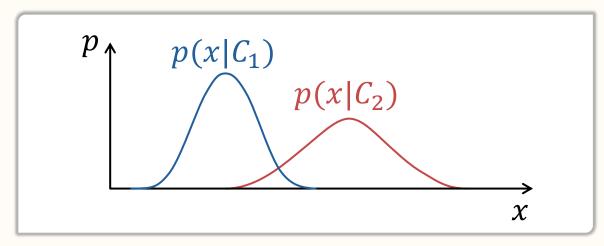
- 베이즈 분류기의 개념
  - 미지의 특징벡터 x가 두 클래스  $C_1$ 과  $C_2$  중 어느 것에 속하는지의 식별



$$p(C_1|\mathbf{x}) > p(C_2|\mathbf{x}) \quad \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \mathbf{x} = C_1$$
$$p(C_1|\mathbf{x}) < p(C_2|\mathbf{x}) \quad \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \mathbf{x} = C_2$$

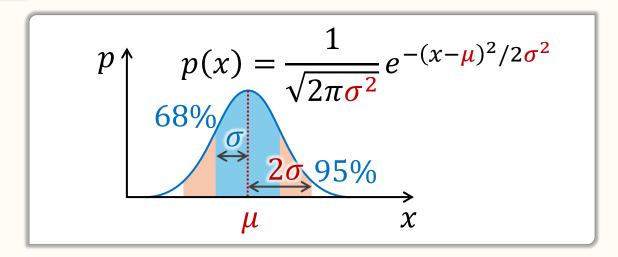
\* 베이즈 규칙:  $p(C|\mathbf{x}) \cdot p(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}|C) \cdot p(C)$ 

- 베이즈 분류기의 개념
  - 미지의 특징벡터 x가 두 클래스  $C_1$ 과  $C_2$  중 어느 것에 속하는지의 식별



$$p(\mathbf{x}|C_1) \cdot p(C_1) > p(\mathbf{x}|C_2) \cdot p(C_2) \quad \stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow} \mathbf{x} = C_1$$
$$p(\mathbf{x}|C_1) \cdot p(C_1) < p(\mathbf{x}|C_2) \cdot p(C_2) \quad \stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow} \mathbf{x} = C_2$$

- □ 학습표본으로부터 확률밀도를 결정하는 방법
- 1 매개변수(parametric) 방식
  - 특징공간상에서 패턴의 분포가 잘 알려진 모델을 따른다고 가정함
    - 에 가우시안(Gaussian) 모델



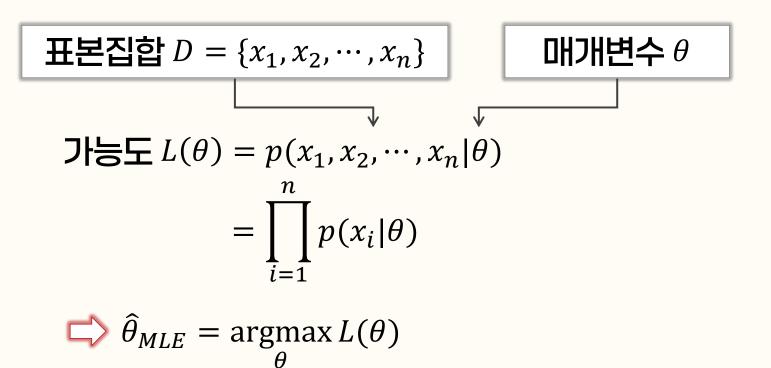
- □ 학습표본으로부터 확률밀도를 결정하는 방법
- 1 매개변수(parametric) 방식
  - 특징공간상에서 패턴의 분포가 잘 알려진 모델을
     따른다고 가정함
  - 모집단확률모델의매개변수(평균, 분산등)를 학습 표본 집합을 이용하여 추정함
  - 가정한모델이실제 대상에 잘 맞지 않는 경우 오류가 발생할 가능성이 높아짐

- □ 학습표본으로부터 확률밀도를 결정하는 방법
- ② 비매개변수(nonparametric) 방식
  - 유사한 입력은 유사한 출력을 낸다고 가정함
  - 근접한 위치에 있는 패턴들은 같은 클래스에 속할 가능성이 높다고 봄
  - 미지의 패턴에 대한 특징벡터가 주어지면 정해진 거리측정자와 학습 표본 집합을 이용하여 각각의 클래스에 속할 확률이나 거리 등을 계산하여 분류함

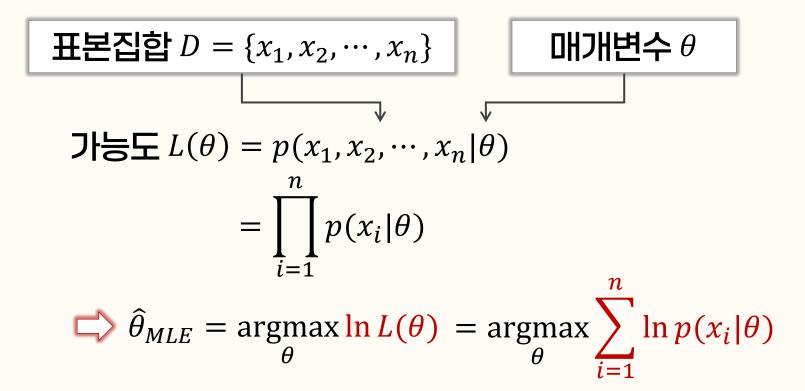
- □ 학습표본으로부터 확률밀도를 결정하는 방법
- ② 비매개변수(nonparametric) 방식
  - 예: 파즌창(Parzen window)
    - x를 중심으로 한 단위 초입방체 안에 속하는 학습 표본의 수를 이용하여 p(x)를 추정함
  - 많은 양의 학습 표본들을 기억하고 있어야 하며, 거리 계산의 대상이 많으므로 계산 복잡도가 높음

#### 3. 매개변수 방식

- 최대가능도 추정(maximum likelihood estimation)
  - 학습 표본 데이터집합(D)이 관찰될 가능성이 최대인 매개변수를 찾아 모집단의 매개변수(θ)를 추정하는 방법



- 최대가능도 추정(maximum likelihood estimation)
  - 학습 표본 데이터집합(D)이 관찰될 가능성이 최대인 매개변수를 찾아 모집단의 매개변수(θ)를 추정하는 방법



- 최대가능도 추정(maximum likelihood estimation)
  - 예 가우시안확률밀도함수 매개변수의 MLE 추정( $\theta = (\mu, \sigma)$ )

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

$$l(\theta) = \ln L(\theta), \quad \theta = (\mu, \sigma)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x_i - \mu)^2 / 2\sigma^2}$$

$$= -\frac{n}{2} \ln 2\pi - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2$$

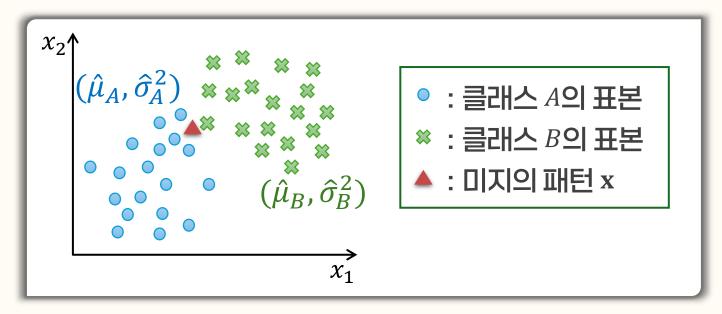
- 최대가능도 추정(maximum likelihood estimation)
  - 예 가우시안확률밀도함수 매개변수의 MLE 추정( $\theta = (\mu, \sigma)$ )

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

$$(\hat{\mu}, \hat{\sigma}) = \underset{(\mu, \sigma)}{\operatorname{argmax}} l(\mu, \sigma), \quad l(\mu, \sigma) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2$$
$$\frac{\partial}{\partial \mu} l(\mu, \sigma) = 0 \qquad \Rightarrow \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\frac{\partial}{\partial \sigma} l(\mu, \sigma) = 0 \qquad \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2$$

- 최대가능도 추정(maximum likelihood estimation)
  - 패턴의 식별
    - 추정된 매개변수를 이용하여 계산된 확률에 따라 식별



$$p(x|A) \cdot p(A) ? p(x|B) \cdot p(B)$$

## 4. 비 매개변수 방식

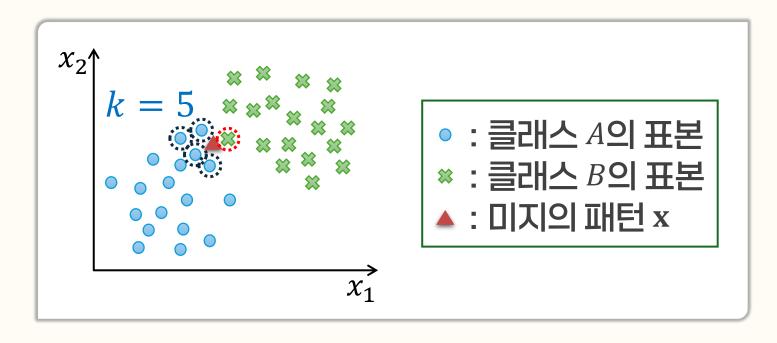
- k-근접이웃(k-NN, k-Nearest Neighbor)
  - · 학습 표본 데이터들을 이용하여 미지의 패턴이 어느 클래스에 속하는지 판별
  - 학습 표본: (특징벡터, 소속 클래스)
  - 미지의 패턴  $\mathbf{x}$ 가 클래스  $\omega_j$ 에 속할 확률  $p(\omega_j|\mathbf{x})$ 
    - 학습 표본들 중 $\mathbf{x}$ 에 가장 가까운 k개의 표본 중 $\omega_j$ 에 속하는 표본이  $k_i$ 개라면

$$p(\omega_j|\mathbf{x}) = k_j/k$$

 $\cdots 
ightharpoonup k_j$ 가 가장 큰 클래스  $\omega_j$ 에 속하는 것으로 판별함

## 4. 비 매개변수 방식

■ k-근접이웃(k-NN, k-Nearest Neighbor)



··◆ ▲는 클래스 A

#### 5. 판별식 기반 식별 방법

- ☑ 선형 판별식을 이용한 식별
  - · 구분하고자하는 군집의 경계가 볼록하다면 선형함수로 정의되는 판별식으로 클래스를 식별할 수 있음
  - 개차원 공간의 초평면 방정식:

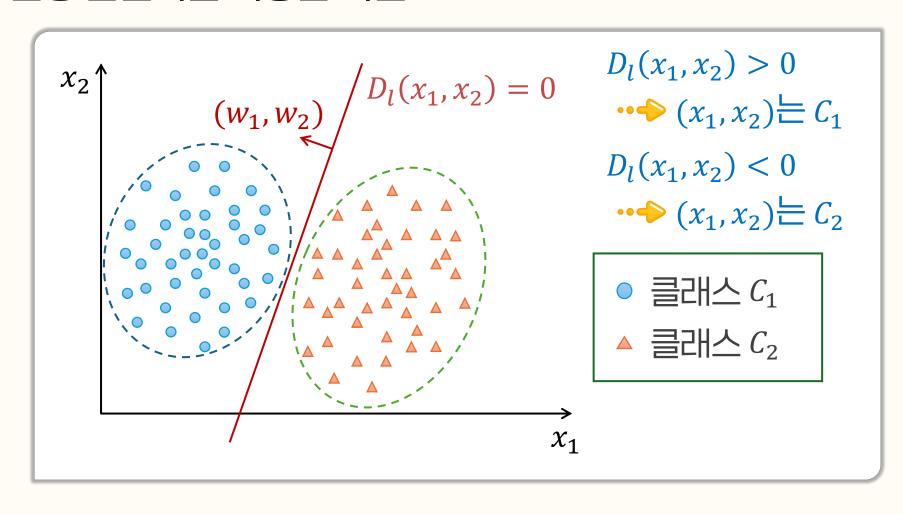
$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + w_0 = 0$$

•• 선형 판별식  $D_l(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 

$$D_l(x_1, x_2, \dots, x_n) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + w_0$$

#### 5. 판별식 기반 식별 방법

☑ 선형 판별식을 이용한 식별



#### 5. 판별식 기반 식별 방법

- ☑ 판별식을 구하는 방법
  - 머신러닝을 통해 판별식의 가중치  $w_0, w_1, \cdots, w_n$ 을 학습함
    - 선형 판별 분석(Linear Discriminant Analysis: LDA)
    - 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine: SVM)
    - 로지스틱 회귀(logistic regression)
    - 신경회로망/딥러닝

# 정리하기

- 식별 대상 패턴은 다양한 형태의 변형이 가해지므로, 이러한 변형을 회복하여 기준이 되는 패턴으로 변환하는 정규화 과정을 거친다.
- 패턴의 식별에 사용되는 정보를 특징이라고 하며, 기호열 형태나 벡터 형식 등으로 표현된다.
- 주성분 분석은 선형 변환을 통하여 특징요소 간 상관관계를 최소화하는 공간으로 변환한다.
- ➡ 특징공간 상에서 좌표들 사이의 거리를 구하기 위한 거리측정자를 정의하여 사용한다.

# 정리하기

- ☑ 문제 영역에 따라 유클리드 거리, 해밍거리, 도시블록 거리, 마할라노비스 거리 등의 거리측정자를 선택하여 사용할 수 있다.
- ♥ 베이즈 분류기는 미지의 특징벡터가 주어졌을 때 그 벡터가 각각의 클래스에 속할 조건확률이 가장 큰 클래스로 분류한다.
- 학습표본으로부터 확률밀도를 결정하는 방법에는 모집단의 확률 모델의 매개변수를 표본집합으로부터 추정하는 매개변수 방식과 거리 척도와 학습 표본 집합을 이용하여 각각의 클래스에 속할 확률을 계산하는 비 매개변수 방식이 있다.

## 정리하기

- ☑ 최대가능도 추정(MLE)은 확률 모델의 매개변수를 추정하는 방식으로, 학습 표본 데이터 집합이 관찰될 가능성이 최대인 매개변수를 찾는다.
- ★-근접이웃 방식은 미지의 패턴의 특징벡터와 가장 가까운 ★개의 학습 표본을 찾아, 그 중 가장 많은 표본이 포함된 클래스로 인식한다.
- ☑ 선형 판별 분석(LDA), 서포트 벡터 머신(SVM), 로지스틱 회귀, 신경회로망 등을 이용하여 학습된 판별식을 이용하여 패턴을 분류할 수 있다.

10 강 다음사만에나 >>> 대신러닝(1)